

Legenda:

O4 - ul.Oczapowskiego 4

O5 - ul.Oczapowskiego 5

O11 - ul. Oczapowskiego 11

O13 - ul. Oczapowskiego 13

H10 - ul. Heweliusz 10

H14 - ul. Heweliusza 14

S54 - ul.Słoneczna 54

s.(Nazwa Katedry) - sala katedry

Plan wykonali:

Wiesław Komar

Wojciech Miąskowski

Magdalena Zielińska

Podpis przedstawiciela
samorządu studenckiego:

Zatwierdził:

SPIS KATEDR:

KBEPiM - Katedra Budowy, Eksploatacji Pojazdów i Maszyn

- ul. Oczapowskiego 11

KEEEiA - Katedra Elektrotechniki, Energetyki, Elektroniki i Automatyki

- ul. Oczapowskiego 11

KIB - Katedra Inżynierii Bezpieczeństwa

- ul. Oczapowskiego 11

KIS - Katedra Inżynierii Systemów

- ul. Heweliusza 14

KMRiPS - Katedra Maszyn Roboczych i Metodologii Badań

- ul. Oczapowskiego 11

KMiPKM - Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

- ul. Oczapowskiego 11

KMiETI - Katedra Mechatroniki i Edukacji Techniczno-Informatycznej

- ul. Słoneczna 46A

KPB - Katedra Podstaw Bezpieczeństwa

- ul. Heweliusza 10

KTMiM - Katedra Technologii Materiałów i Maszyn

- ul. Oczapowskiego 11

ROK	GRUPA
I Mechatronika	I 1
	2
	II 3
	4
	III 5
	6
	IV 7
II Mechatronika	I 1
	2
	II 3
	4
	III 5
	6
	IV 7
III Mechatronika	I _{MS} 1
	2
	II _{MP} 3
	III _{MP} 4

UNIwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

PONIEDZIAŁEK

7 ¹⁵ -8	8 ¹⁵ -9	9 ¹⁵ -10	10 ¹⁵ -11	11 ¹⁵ -12	12 ¹⁵ -13	13 ¹⁵ -14	14 ¹⁵ -15	15 ¹⁵ -16	16 ¹⁵ -17	17 ¹⁵ -18	18 ¹⁵ -19	19 ¹⁵ -20
7 ³⁰ Podstawy informatyki (23.02.15, 23.03.15, 20.04.15, 25.05.15) W Podstawy mechatroniki W s.14/H14	9 ⁰⁰ Podstawy informatyki (23.02.15, 23.03.15, 20.04.15, 25.05.15) W Chemia W s.14/H14	9 ¹⁵ Podstawy informatyki (23.02.15, 23.03.15, 20.04.15, 25.05.15) W Chemia W s.14/H14	10 ⁴⁵ Podstawy informatyki (23.02.15, 23.03.15, 20.04.15, 25.05.15) W Matematyka W s.14/H14	11 ⁰⁰ Podstawy informatyki (23.02.15, 23.03.15, 20.04.15, 25.05.15) W Matematyka W s.14/H14	12 ³⁰			15 ⁰⁰				20 ⁰⁰
8 ⁰⁰ Algoritmy i metody numeryczne W s.A212/O11	9 ³⁰ Algoritmy i metody numeryczne W s.A212/O11	9 ⁴⁵ Algoritmy i metody numeryczne W s.A212/O11	11 ¹⁵ Algoritmy i metody numeryczne W s.A212/O11	11 ³⁰ Algoritmy i metody numeryczne lab.s.A204/O11	13 ⁰⁰ Algoritmy i metody numeryczne lab.s.A204/O11	13 ¹⁵ Mechanika płynów i termodynamika lab.A206/O11	14 ⁴⁵ Mechanika płynów i termodynamika lab.A206/O11					
				11 ³⁰ Mechanika płynów i termodynamika lab.A206/O11	13 ⁰⁰ Mechanika płynów i termodynamika lab.A206/O11	13 ¹⁵ Mechanika płynów i termodynamika lab.A206/O11	14 ⁴⁵ Algoritmy i metody numeryczne lab.s.A204/O11					
				11 ³⁰ Mechanika płynów i termodynamika lab.A206/O11	13 ⁰⁰ Mechanika płynów i termodynamika lab.A206/O11	13 ¹⁵ Mechanika płynów i termodynamika lab.A206/O11	14 ⁴⁵ Algoritmy i metody numeryczne lab.s.A204/O11					
								15 ⁰⁰ Algoritmy i metody numeryczne lab.s.A204/O11	16 ³⁰ Algoritmy i metody numeryczne lab.s.A204/O11	16 ⁴⁵ Mechanika płynów i termodynamika lab.A206/O11	18 ¹⁵ Mechanika płynów i termodynamika lab.A206/O11	
								15 ⁰⁰ Mechanika płynów i termodynamika lab.A206/O11	16 ³⁰ Mechanika płynów i termodynamika lab.A206/O11	16 ⁴⁵ Mechanika płynów i termodynamika lab.A206/O11	18 ¹⁵ Mechanika płynów i termodynamika lab.A206/O11	
								15 ⁰⁰ Mechanika płynów i termodynamika lab.A206/O11	16 ³⁰ Mechanika płynów i termodynamika lab.A206/O11	16 ⁴⁵ Algoritmy i metody numeryczne lab.s.A204/O11	18 ¹⁵ Algoritmy i metody numeryczne lab.s.A204/O11	
8 ⁰⁰ Aktuatory i serwopędy lab. s.A109/O11	9 ³⁰ Aktuatory i serwopędy lab. s.A109/O11	9 ⁴⁵ Metodyka pisania pracy dyplomowej (12h) W s.B104/O11	11 ¹⁵ Metodyka pisania pracy dyplomowej (12h) W s.B104/O11			13 ¹⁵ Mechatronika pojazdów i maszyn roboczych lab. s.21/S146	14 ⁴⁵ Mechatronika pojazdów i maszyn roboczych lab. s.21/S146	15 ⁰⁰ Projekt przejściowy II (mikrokontrolery) lab. s.21/S146	16 ³⁰ Projekt przejściowy II (mikrokontrolery) lab. s.21/S146	16 ⁴⁵ Mechatronika pojazdów i maszyn roboczych W s.107/O13	18 ¹⁵ Mechatronika pojazdów i maszyn roboczych W s.107/O13	18 ³⁰ Elektrotechnika samochodowa W s.107/O13
				11 ³⁰ Aktuatory i serwopędy lab. s.A109/O11	13 ⁰⁰ Aktuatory i serwopędy lab. s.A109/O11	13 ¹⁵ Urządzenia mechatroniczne EIB lab. s.A109/O11	14 ⁴⁵ Urządzenia mechatroniczne EIB lab. s.A109/O11					
				11 ³⁰ Urządzenia mechatroniczne EIB lab. s.A109/O11	13 ⁰⁰ Urządzenia mechatroniczne EIB lab. s.A109/O11	13 ¹⁵ Aktuatory i serwopędy lab. s.A109/O11	14 ⁴⁵ Aktuatory i serwopędy lab. s.A109/O11					

WTOREK

7 ¹⁵ -8	8 ¹⁵ -9	9 ¹⁵ -10	10 ¹⁵ -11	11 ¹⁵ -12	12 ¹⁵ -13	13 ¹⁵ -14	14 ¹⁵ -15	15 ¹⁵ -16	16 ¹⁵ -17	17 ¹⁵ -18	18 ¹⁵ -19	19 ¹⁵ -20
7 ³⁰ Matematyka	9 ⁰⁰	9 ¹⁵ Podstawy mechatroniki lab. s. A108/O11	10 ⁴⁵			13 ⁰⁰						20 ⁰⁰
ćw. s.19/H14				11 ⁰⁰ Podstawy mechatroniki lab. s. A108/O11	12 ³⁰							
7 ³⁰ Podstawy mechatroniki lab. s. A108/O11	9 ⁰⁰	9 ¹⁵ Matematyka	10 ⁴⁵									
		ćw. s.19/H14										
		9 ⁴⁵ Chemia lab. s.A21/O11	12 ⁰⁰									
		9 ⁴⁵ Chemia lab. s.A21/O11	12 ⁰⁰									
7 ¹⁵ Chemia lab. s.A21/O11	9 ³⁰											
7 ³⁰ Mechanika płynów i termodynamika	9 ⁰⁰	9 ¹⁵ Materiały dla mechatroniki lab. s.E34/O11	10 ⁴⁵			13 ⁰⁰						20 ⁰⁰
ćw. s.1/H14		9 ¹⁵ Materiały dla mechatroniki lab. s.E34/O11	10 ⁴⁵									
7 ³⁰ Mechanika płynów i termodynamika	9 ⁰⁰											
ćw. s.1/H14												
7 ³⁰ Materiały dla mechatroniki lab. s.E34/O11	9 ⁰⁰	9 ¹⁵ Mechanika płynów i termodynamika	10 ⁴⁵									
7 ³⁰ Materiały dla mechatroniki lab. s.E34/O11	9 ⁰⁰	ćw. s.1/H14										
		9 ¹⁵ Mechanika płynów i termodynamika	10 ⁴⁵									
		ćw. s.1/H14										
				11 ³⁰	13 ⁰⁰							
				Aktuatory i serwonapędy								
				W		13 ¹⁵ Urządzenia i metody CNC lab. s.A108/O11	14 ⁴⁵	15 ⁰⁰ Modelowanie układów mechatronicznych lab. s. KMiETI	16 ³⁰		18 ³⁰ Projektowanie mechatronicznych ukł produkcyjnych lab. s.A108/O11	20 ⁰⁰
				s.A212/O11		13 ¹⁵ Modelowanie układów mechatronicznych lab. s. KMiETI	14 ⁴⁵	15 ⁰⁰ Urządzenia i metody CNC lab. s.A108/O11	16 ³⁰	16 ⁴⁵ Projektowanie mechatronicznych ukł produkcyjnych lab. s.A108/O11	18 ¹⁵	

JĘZYK OBCY

JĘZYK OBCY

WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ NA SEMESTR LETNI

ŚRODA														
7 ¹⁵ -8	8 ¹⁵ -9	9 ¹⁵ -10	10 ¹⁵ -11	11 ¹⁵ -12	12 ¹⁵ -13	13 ¹⁵ -14	14 ¹⁵ -15	15 ¹⁵ -16	16 ¹⁵ -17	17 ¹⁵ -18	18 ¹⁵ -19	19 ¹⁵ -20		
					11 ³⁰ 13 ⁰⁰	13 ¹⁵ 14 ⁴⁵				16 ⁴⁵ 19 ⁰⁰	Chemia lab. s.A21/O11			
	8 ⁰⁰ 10 ¹⁵				Podstawy informatyki (23.02.15, 23.03.15, 20.04.15, 25.05.15) W s.D112/O11	Elektrotechnika W s.A212/O11				16 ⁴⁵ 18 ¹⁵	Elektrotechnika s. E214/O11			
	8 ⁰⁰ 10 ¹⁵											18 ³⁰ 20 ⁰⁰	Elektrotechnika s. E214/O11	
									15 ⁰⁰ 16 ³⁰	Elektrotechnika s. E214/O11	16 ⁴⁵ 19 ⁰⁰	Chemia lab. s.A21/O11		
									15 ⁰⁰ 16 ³⁰	Matematyka ćw. s.19/H14				
	8 ⁰⁰ 9 ³⁰										16 ⁴⁵ 18 ¹⁵	Matematyka ćw. s.19/H14		
	8 ⁰⁰ 9 ³⁰	9 ¹⁵ 10 ⁴⁵		11 ³⁰ 13 ⁰⁰	Analiza sygnałów lab.s.KMiETI									
	Mechanika płynów i termodynamika W s.D112/O11	Materiały dla mechatroniki W Elektrohydraulika i pneumatyka W s.D112/O11				13 ¹⁵ 14 ⁴⁵	Analiza sygnałów lab.s.KMiETI							
						11 ³⁰ 13 ⁰⁰	Analiza sygnałów lab.s.KMiETI							
								13 ¹⁵ 14 ⁴⁵	Analiza sygnałów lab.s.KMiETI					
	8 ⁰⁰ 9 ³⁰	9 ⁴⁵ 11 ¹⁵	11 ³⁰ 13 ⁰⁰	13 ¹⁵ 14 ⁴⁵	8 ⁰⁰ 9 ³⁰	9 ⁴⁵ 11 ¹⁵	11 ³⁰ 13 ⁰⁰	13 ¹⁵ 14 ⁴⁵						
	lab.s.19/SI46 Sieci komunikacyjne w mechatronice	Elektrotechnika samochodowa lab. s.KMiETI	Materiały eksploatacyjne i biopaliwa lab. s.15/SI46	Materiały eksploatacyjne i biopaliwa lab. s.15/SI46	8 ⁰⁰ 9 ³⁰	9 ⁴⁵ 11 ¹⁵	11 ³⁰ 13 ⁰⁰	13 ¹⁵ 14 ⁴⁵						
	Elektrotechnika samochodowa lab. s.KMiETI	lab.s.20/SI46 Sieci komunikacyjne w mechatronice	W s.19/SI46											
				11 ³⁰ 13 ⁰⁰	lab.s.20/SI46 Sieci komunikacyjne w mechatronice			15 ⁰⁰ 16 ³⁰	Projekt przejściowy II (mikrokontrolery) lab. s.20/SI46					
						13 ¹⁵ 14 ⁴⁵	lab.s.20/SI46 Sieci komunikacyjne w mechatronice			16 ⁴⁵ 18 ¹⁵	Projekt przejściowy II (mikrokontrolery) lab. s.20/SI46			

ROK AKADEMICKI 2014 / 2015

CZWARTEK

7 ¹⁵ -8	8 ¹⁵ -9	9 ¹⁵ -10	10 ¹⁵ -11	11 ¹⁵ -12	12 ¹⁵ -13	13 ¹⁵ -14	14 ¹⁵ -15	15 ¹⁵ -16	16 ¹⁵ -17	17 ¹⁵ -18	18 ¹⁵ -19	19 ¹⁵ -20
7 ⁰⁰ Mechanika techniczna ćw. s.19/H14	8 ³⁰		9 ⁴⁵ Podstawy informatyki ćw. s.B203/O11	11 ¹⁵		13 ¹⁵	14 ⁴⁵ Mechanika techniczna W s.D112/O11					
		8 ⁰⁰ Mechanika techniczna ćw. s.19/H14	9 ³⁰		11 ³⁰ Podstawy informatyki ćw. s.B203/O11	13 ⁰⁰		15 ⁰⁰ Podstawy mechatroniki lab. s. A108/O11	16 ³⁰			
	8 ⁰⁰ Podstawy informatyki ćw. s.B203/O11	9 ³⁰		9 ⁴⁵ Podstawy mechatroniki lab. s. A108/O11	11 ³⁰ Podstawy mechatroniki lab. s. A108/O11	13 ⁰⁰		15 ⁰⁰ Mechanika techniczna ćw. s.E133/O11	16 ³⁰		18 ³⁰ lab. Elektrotechnika s. E214/O11	20 ⁰⁰
								15 ⁰⁰ Elektrotechnika lab. s.E214/O11	16 ³⁰	16 ⁴⁵ lab. Elektrotechnika s. E214/O11	18 ¹⁵	
									16 ⁴⁵ Podstawy mechatroniki lab. s. A108/O11	18 ¹⁵		
					11 ³⁰ Komputerowe metody wspomagania projektowania układów mechatronicznych lab. s.20/S146	13 ⁰⁰	13 ¹⁵ Elektro- 14 ⁴⁵ hydr. i pneumatyka lab. s. A108/O11			17 ⁰⁰	Etykieta (05.03.2015r.)	20 ⁰⁰
					11 ³⁰ Materiały dla mechatroniki lab. s.E35/O11	13 ⁰⁰	13 ¹⁵ Komputerowe metody wspomagania projektowania układów mechatronicznych lab. s.20/S146				Ochrona Własności Intelektualnej (19.03.2015r.)	
					11 ³⁰ Materiały dla mechatroniki lab. s.E35/O11	13 ⁰⁰					Ergonomia (26.03.2015r.)	
	8 ⁰⁰ Komputerowe metody wspomagania projektowania układów mechatronicznych lab. s.20/S146	9 ³⁰									W s.D112/O11	
			9 ⁴⁵ Komputerowe metody wspomagania projektowania układów mechatronicznych lab. s.20/S146	11 ¹⁵		13 ¹⁵ Materiały dla mechatroniki lab. s.E35/O11	14 ⁴⁵					
	8 ⁰⁰	9 ³⁰										
	Sieci komunikacyjne w mechatronice W s.107/O13											
			9 ⁴⁵ Urządzenia i metody CNC W s.107/O13	11 ¹⁵	11 ³⁰ Urządzenia mechatroniczne EIB W s.107/O13	13 ⁰⁰	13 ¹⁵ Modelowanie układów mechatronicznych W Projektowanie mechatronicznych układów produkcyjnych W s.107/O13	14 ⁴⁵				

2

2